Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004723

International filing date: 10 March 2005 (10.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-067741

Filing date: 10 March 2004 (10.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

10. 3. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 3月10日

出願番号 Application Number:

特願2004-067741

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

出願 nber

JP2004-067741

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

出 願 人

独立行政法人科学技術振興機構

Applicant(s):

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 4月14日





```
【書類名】
              特許願
【整理番号】
              P04-043
【提出日】
              平成16年 3月10日
【あて先】
              特許庁長官 殿
【国際特許分類】
              C09B 1/00
【発明者】
              神奈川県横浜市南区大岡3-34-49
  【住所又は居所】
              鈴木 啓介
  【氏名】
【特許出願人】
  【識別番号】
              503360115
              独立行政法人科学技術振興機構
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
              100092783
  【弁理士】
   【氏名又は名称】
              小林 浩
   【電話番号】
              03-3273-2611
【選任した代理人】
  【識別番号】
              100095360
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              片山 英二
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100093676
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              小林 純子
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100112726
   【弁理士】
              黒田 薫
   【氏名又は名称】
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100114409
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              古橋 伸茂
【手数料の表示】
   【予納台帳番号】
              157061
               21,000円
   【納付金額】
【提出物件の目録】
   【物件名】
               特許請求の範囲 1
               明細書 1
   【物件名】
   【物件名】
               要約書 1
                0316698
```

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

下記一般式(I):

【化1】

$$(R^{2})_{m}$$

$$(R^{3})_{n}$$

$$(I)$$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

 R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基又は置換されていてもよい $5 \sim 7$ 員環の複素環基を示すか、あるいは2 個の R^2 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $4 \sim 6$ 員環の炭化水素基を形成し; R^3 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシカルボニル基又は置換されていてもよい $C_6 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示すか、あるいは2 個の R^3 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $4 \sim 6$ 員環の炭化水素基を形成し:

 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

mは $0 \sim 3$ の整数を示し;そしてnは $0 \sim 6$ の整数を示す)で示される多環性ケトン化合物を製造する製造方法であって、

下記式(IIa)又は(IIb):

【化2】

$$(R^2)_m$$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_m$
 $(R^3)_m$
 $(R^3)_m$
 $(R^3)_m$
 $(R^3)_m$
 $(R^3)_m$
 $(R^3)_m$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びnは上記と同様である)で示される化合物を、酸性条件下で処理することを特徴とする多環化合物製造方法。

【請求項2】

触媒の存在下で、前記処理を行う前記請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】

前記触媒が、ルイス酸、プロトン酸、及びこれらの混合物から選ばれる前記請求項1に 記載の製造方法。

【請求項4】

前記プロトン酸が、塩化水素等の鉱酸、アルカンスルホン酸、カルボン酸、及びこれらの混合物から選ばれる前記請求項3に記載の製造方法。

【請求項5】

- 78℃~150℃の温度で、0.1時間~50時間処理される前記請求項1に記載の製造方法。

【請求項6】

-30 \mathbb{C} -40 \mathbb{C} の温度で、1時間 -20 時間処理される前記請求項1に記載の製造方法。

【請求項7】

前記溶媒が、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、クロロエチレン、ジクロロエチレン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド及びジメチルケトン、水、1, 4-ジオキサン、1, 2-ジメトキシエタン及びこれらの混合物から選ばれる前記請求項1に記載の製造方法。

【請求項8】

下記一般式(III):

【化3】

$$(\mathbb{R}^2)_m$$
 $(\mathbb{R}^3)_n$ $(\mathbb{R}^3)_n$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1\sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

mは $0 \sim 3$ の整数を示し;そしてnは $0 \sim 6$ の整数を示す)で示される化合物を下記式(I V)

$$R^4 - M$$
 (IV)

(式中、Mは金属を示し、 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示す)で示される化合物の存在下での処理することを含む製造方法を用いて、下記式(IIa) 又は(IIb):

$$(R^2)_m$$
 $(R^3)_n$ $(R^2)_m$ $(R^3)_n$ $(R^3$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びnは上記と同様である) で示される化合物を製造する製造方法。

【請求項9】

下記式 (IIa) 又は (IIb):

【化5】

$$(R^2)_m$$
 $(R^3)_n$ $(R^2)_m$ $(R^3)_n$ $(R^3)_n$ $(R^3)_n$ $(R^3)_n$ $(R^3)_n$ $(R^3)_n$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びnは上記と同様である)で示される化合物が単一の異性体として得られる、前記請求項8に記載の製造方法。

【請求項10】

【請求項11】

上記式 (IIa) 又は (IIb) (式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びn は上記と同様である)で示される化合物が、-100 C \sim -20 C o 温度で、0.05 時間~1 時間処理される前記請求項8 に記載の製造方法。

【請求項12】

上記式(IIa)又は(IIb)(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びnは上記と同様である)で示される化合物の製造において、前記溶媒が、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、クロロエチレン、ジクロロエチレン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド及びジメチルケトン、水、1, 4-ジオキサン、1, 2-ジメトキシエタン及びこれらの混合物から選ばれる前記請求項8に記載の製造方法。

【請求項13】

 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基又は置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルコキシ基を示し; R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{20}$ 炭化水素基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アシル基を示すか、あるいは2 個の R^2 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $5\sim 6$ 員環の炭化水素基を形成し; R^3 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基又は置換されていてもよい $C_1\sim C_5$ アルコキシカルボニル基又は置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルキル基を示すか、あるいは2 個の R^3 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよ

い $5\sim 6$ 員環の炭化水素基を形成し; R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルケニル基、置換されてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルキニル基は置換されてもよいフェニル基を示し;Mは金属を示し;

mは $0 \sim 2$ の整数を示し;そしてnは $0 \sim 4$ の整数を示す前記請求項1 又は8 に記載の製造方法。

【請求項14】

 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、 $C_1 \sim C_5$ アルコキシ基又は $C_1 \sim C_5$ アルコキシと $C_1 \sim C_5$ アルコキシ基を示し; R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基を示すか、あるいは 2 個の R^2 が隣接する炭素原子と共に 6 員環の炭化水素基を形成し; R^3 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基を示し、あるいは 2 個の R^3 が隣接する炭素原子と共に 6 員環の炭化水素基を形成し; R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよい R^4 に R^4 に R^5 で、カーキシ基、置換されていてもよい R^5 で、カーキシ基、置換されてもよい R^5 で、カーキシ基、置換されてもよい R^5 で、カーカムスは亜鉛を示し; R^5 に、 R^5 で、カーカムスは亜鉛を示し; R^5 に、 R^5 で、カーカムスは亜鉛を示し; R^5 に、 R^5 で、カーカムスは亜鉛を示し; R^5 に、 R^5 で、 R^5

【請求項15】

 R^1 は水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、メトキシ基又はメトキシメトキシ基; R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基又は $C_1 \sim C_3$ アルキル基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_3$ アルコキシ基を示すか、あるいは 2 個の R^2 が隣接する炭素原子と共に縮合ベンゼン環を形成し; R^3 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_3$ アルキル基を示すか、あるいは 2 個の R^3 が隣接する炭素原子と共に縮合シクロヘキシル環を形成し; R^4 は置換されてもよい $C_1 \sim C_3$ アルキル基、ビニル基、フェニル基又はトリル基を示し;Mは、リチウムを示し;Mは0 又は 1 を示し;そして 1 は 1 0 又は 1 を示す前記請求項 1 又は 1 8 に記載の製造方法

【請求項16】

下記一般式(I):

【化6】

$$(R^{2})_{m} \stackrel{\text{I}}{=} (R^{3})_{n}$$

$$(I)$$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

 R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アル

5/

コキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭 化水素基又は置換されていてもよい5~7員環の複素環基を示すか、あるいは2個のR² が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい4~6員環の炭化水素基を形成し; R³はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、置換 されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシカルボニル基又は置換されていてもよい $C_6 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示すか、あるいは2個のR³が隣接する炭素原子と共に、置換されていても よい4~6員環の炭化水素基を形成し;

R⁴は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基 、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル 基、置換されてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換され ていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を形成し; mは $0 \sim 2$ の整数; nが $0 \sim 4$ の整数を示 す) で示される多環性ケトン化合物。

【請求項17】

R¹は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基又は置換 されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基を示し; R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一また は異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよい アミノ基、置換されていてもよいC1~C20炭化水素基、置換されていてもよいC1~C10 アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基を示すか、あるいは2個の R^2 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい5~6員環の炭化水素基を形成し;R ³はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基又は置換 されていてもよい $C_1 \sim C_5$ アルコキシカルボニル基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基を示すか、あるいは2個のR³が隣接する炭素原子と共に、置換されていても よい $5\sim6$ 員環の炭化水素基を形成し; R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、置換されてい てもよいアミノ基、置換されていてもよいC1~C10アルコキシ基、置換されていてもよ いС1~С10アシル基、置換されてもよいС1~С10アルキル基、又は置換されてもよいフ エニル基を示し; mは0~2の整数; nが0~4の整数を示す前記請求項16に記載の多 環性ケトン化合物。

【請求項18】

 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、 $C_1 \sim C_5$ アルコキシ基又は $C_1 \sim C_5$ アルコキシ $C_1 \sim C_5$ アルコキシ基を示し; R^2 はそれぞれ互い に独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置 換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよいC1~C10アルキル基又は置換され ていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基を示すか、あるいは2個の R^2 が隣接する炭素原子と 共に6員環の炭化水素基を形成し; R^3 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なっても よい、ハロゲン原子、水酸基又は置換されていてもよいC1~C10アルキル基を示し、あ るいは2個のR³が隣接する炭素原子と共に6員環の炭化水素基を形成し;R⁴は、水素原 子、ハロゲン原子、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよいC1~C5アル コキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_5$ アシル基、置換されてもよい $C_1 \sim C_5$ アルキル 基、又は置換されてもよいフェニル基を示し;mは0又は1を示し;そしてnは0~3の 整数を示す前記請求項16に記載の多環性ケトン化合物。

【請求項19】

R¹は水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、メトキシ基又はメトキ シメトキシ基;R²はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子 、水酸基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基又はC1~C3アルキル基又は置換されていても よい $C_1 \sim C_3$ アルコキシ基を示すか、あるいは2個の R^2 が隣接する炭素原子と共に縮合 ベンゼン環を形成し; R³はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲ ン原子、水酸基、又は置換されていてもよいС1~С3アルキル基を示すか、あるいは2個 のR³が隣接する炭素原子と共に縮合シクロヘキシル環を形成し;R⁴は置換されてもよい $C_1 \sim C_3$ アルキル基又はトリル基を示し; mは0又は1を示し; そしてnは0又は1を示 す前記請求項16に記載の多環性ケトン化合物。

【請求項20】

下記式 (IIa) 又は (IIb):

【化7】

$$(R^2)_m$$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

 R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基又は置換されていてもよい $5 \sim 7$ 員環の複素環基を示すか、あるいは2 個の R^2 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $4 \sim 6$ 員環の炭化水素基を形成し; R^3 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシカルボニル基又は置換されていてもよい $C_6 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示すか、あるいは2 個の R^3 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $4 \sim 6$ 員環の炭化水素基を形成し;

 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アシル基、置換されてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよい $C_1\sim C_{20}$ 炭化水素基で示され;mは $0\sim 2$ の整数;nが $0\sim 4$ の整数を示す)で示される多環性化合物。

【書類名】明細書

【発明の名称】多環性ケトン化合物及びその製造方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、選択的に得られた α -ケトールに対し種種のアルキル金属を付加させると、それぞれ対応する付加体が、高い立体選択性で得られることに関する。また、酸性条件下における転移反応によって、イソオキサゾール骨格を有する化合物及びアントラキノン骨格等を有する多環性ケトン化合物の合成法に関する。本発明は、多環性ケトン化合物を有する医薬化合物、農薬化合物、染料化合物およびその製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

従来、多環性化合物に関して、核間位に第4級不正炭素原子を有する化合物を立体選択 的に合成する手法は極めて少なく、ほとんど知られていない。

[00003]

また、各種の生理活性化合物や機能性材料には、しばしば多環性化合物が含まれている。例えば、ある置換アントラキノン化合物は、従来、染料として知られている。例えば、アントラキノンの α 位にアミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基を有し、その他の位置にスルホン酸基を有する化合物はアントラキノン系酸性染料として公知である。より具体的には、アントラキノンアイリスR、アントラキノンバイオレットRN、3RN、アントラキノンブルーRXO、アントラシアニンなどが染料として製造・販売されている。また、ある種のアントラキノン化合物は、抗腫瘍剤、写真材料としての用途が見出されている。

このようにアントラキノン骨格等を有する多環性ケトン化合物は、種々の工業的に有用な用途を有するものの、反応条件、反応段階数、適用範囲などの点で満足すべき合成方法は必ずしも多くない。そこで、種々のアントラキノン骨格等を有する多環性ケトン化合物を立体選択的に合成する方法が望まれていた。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

多環性化合物に関して、核間位に第4級不正炭素原子を有する化合物を立体選択的に合成すること。

【課題を解決するための手段】

[0005]

本発明者らは、アントラキノン骨格等を有する多環性ケトン化合物を合成する方法について種々検討した結果、例えば生理活性天然有機化合物等に見られる、アントラキノン骨格等を有する多環性ケトン化合物を立体選択的に高収率に合成できることを見出した。

[0006]

即ち、本発明の第1の態様は、下記一般式(I):

【化8】

$$(R^2)_m$$
 $(R^3)_n$
 (I)

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素

基を示し;

 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

mは $0 \sim 3$ の整数を示し;そしてnは $0 \sim 6$ の整数を示す)で示される多環性ケトン化合物を製造する製造方法であって、

下記式 (IIa) 又は (IIb):

【化9】

$$(R^2)_m$$
 R_4
 OH
 OH
 (IIa)
 $(R^2)_m$
 R_4
 OH
 (IIb)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びnは上記と同様である)で示される化合物を、酸性条件下で処理することを特徴とする多環化合物製造方法である。

[0007]

また、本発明の第1の態様における前記処理は触媒の存在下で行うことが好ましい。その触媒としては、好ましくは、ルイス酸、プロトン酸、及びこれらの混合物から選ばれる。また、前記プロトン酸は、塩化水素等の鉱酸、アルカンスルホン酸、カルボン酸、及びこれらの混合物から選ばれることが好ましい。また、前記アルカンスルホン酸としては、トリフルオロメタンスルホン酸(CF3O3HSであることが好ましい。

[0008]

本発明の第1の態様において、-78 \sim 150 \sim 0 \sim 1 時間 \sim 1 50 時間処理されることが好ましく、-30 \sim \sim 1 \sim 1

[0009]

本発明の第1の態様において、前記溶媒が、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、クロロエチレン、ジクロロエチレン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド及びジメチルケトン、水、1, 4-ジオキサン、1, 2-ジメトキシエタン及びこれらの混合物から選ばれることが好ましい。

$[0\ 0\ 1\ 0\]$

本発明の第2の態様は、下記一般式(III):

$$(R^2)_m$$
 $(R^3)_n$ $(R^3)_n$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示し:

 R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示すか、あるいは $C_1 \sim C_{20}$ 大陸接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $C_1 \sim C_1 \sim C_1 \sim C_1 \sim C_2 \sim$

mは $0 \sim 3$ の整数を示し;そして n は $0 \sim 6$ の整数を示す)で示される化合物を下記式(I V)

$$R^4 - M$$
 (IV)

(式中、Mは金属を示し、 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示す)で示される化合物の存在下での処理することを含む製造方法を用いて、下記式(IIa) 又は(IIb):

【化11】

$$(R^2)_m$$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$
 $(R^3)_n$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及vnは上記と同様である)で示される化合物を製造する製造方法である。

[0011]

また、本発明の第2の態様において、上記一般式(IIa)又は(IIb)(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びn は上記と同様である)で示される化合物が単一の異性体として得られる。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

本発明の第2の態様において、上記一般式(IIa)又は(IIb)(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及Unは上記と同様である)で示される化合物が、-120 $\mathbb{C} \sim 40$ \mathbb{C} の温度で、0.01時間~5時間処理されて製造されることが好ましく、-100 $\mathbb{C} \sim -20$ \mathbb{C} 0 \mathbb{C}

[0013]

本発明の第2の態様において、上記一般式(IIa)又は(IIb)(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びnは上記と同様である)で示される化合物を製造するための処理で用いられる前記溶媒が、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、クロロエチレン、ジクロロエチレン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド及びジメチルケトン、水、1, 4-ジオキサン、1, 2-ジメトキシエタン及びこれらの混合物から選ばれる製造方法を提供する。

[0014]

本発明の第3の態様は、 下記一般式(I):

【化12】

$$(R^{2})_{m} \qquad (R^{3})_{n}$$

$$(I)$$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

 R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基又は置換されていてもよい $S \sim 7$ 員環の複素環基を示すか、あるいは $S \sim 1$ 個の $S \sim 1$ が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $S \sim 1$ 4 $S \sim 1$ 6 員環の炭化水素基を形成し; $S \sim 1$ はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、置換されていてもよい $S \sim 1$ 1 になってもよい $S \sim 1$ 2 に次素基を示すか、あるいは $S \sim 1$ 2 個の $S \sim 1$ 3 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい $S \sim 1$ 4 $S \sim 1$ 6 員環の炭化水素基を形成し;

 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルキル基、置換されてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基を形成し;mは $0 \sim 2$ の整数;nが $0 \sim 4$ の整数を示す)で示される多環性ケトン化合物である。

[0015]

本発明の第4の態様は、下記一般式(IIa)又は(IIb):

【化13】

$$(\mathbb{R}^2)_m$$
 $(\mathbb{R}^3)_n$ $(\mathbb{R}^3)_n$ $(\mathbb{R}^3)_n$ $(\mathbb{R}^3)_n$ $(\mathbb{R}^3)_n$ $(\mathbb{R}^3)_n$ $(\mathbb{R}^3)_n$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、置換されていてもよい $C_1\sim C_{10}$ アルコキシ基又は置換されていてもよい $C_1\sim C_{20}$ 炭化水素基を示し;

 R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シア ノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよいC1~C10アル コキシ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{20}$ 炭 化水素基又は置換されていてもよい $5 \sim 7$ 員環の複素環基を示すか、あるいは2 個の R^2 が隣接する炭素原子と共に、置換されていてもよい4~6員環の炭化水素基を形成し; R³はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、置換 されていてもよいC1~C10アルコキシカルボニル基又は置換されていてもよいC6~C20 炭化水素基を示すか、あるいは2個のR3が隣接する炭素原子と共に、置換されていても よい4~6員環の炭化水素基を形成し;

R⁴は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基 、置換されていてもよいC1~C10アルコキシ基、置換されていてもよいC1~C10アシル 基、置換されてもよいC1~C10アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換され ていてもよいC1~C20炭化水素基で示され; mは0~2の整数; nが0~4の整数を示 す) で示される多環性化合物である。

[0016]

本発明において、好ましくは、 R^1 は、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されて もよいシリルオキシ基又は置換されていてもよいC1~C10アルコキシ基であり;より好 ましくは、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、C1~ C_5 アルコキシ基又は $C_1 \sim C_5$ アルコキシ $C_1 \sim C_5$ アルコキシ基であり; さらに好ましく は、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基、メトキシ基又はメトキシ メトキシ基である。

[0017]

また、本発明において、好ましくは、 R^2 は、それぞれ互いに独立し、同一または異な ってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ 基、置換されていてもよいC1~C20炭化水素基、置換されていてもよいC1~C10アルコ キシ基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アシル基を示すか、あるいは2個の R^2 が隣接 する炭素原子と共に、置換されていてもよい5~6員環の炭化水素基であり;より好まし くは、それぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シア ノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基、置換されていてもよい C₁ ~ C₁₀ アル キル基又は置換されていてもよいCı~Cıoアルコキシ基を示すか、あるいは2個のR²が 隣接する炭素原子と共に6員環の炭化水素基であり;さらに好ましくは、それぞれ互いに 独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、アミ ノ基又は $C_1 \sim C_3$ アルキル基又は置換されていてもよい $C_1 \sim C_3$ アルコキシ基を示すか、 あるいは2個の R^2 が隣接する炭素原子と共に縮合ベンゼン環である。

[0018]

また、本発明において、好ましくは、 R^3 は、それぞれ互いに独立し、同一または異な ってもよい、ハロゲン原子、水酸基又は置換されていてもよいC1~C5アルコキシカルボ ニル基又は置換されていてもよいCı~Cıoアルキル基を示すか、あるいは2個のR³が隣 接する炭素原子と共に、置換されていてもよい5~6員環の炭化水素基であり;より好ま しくは、それぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基又は 置換されていてもよいC1~C10アルキル基を示し、あるいは2個のR³が隣接する炭素原 子と共に6員環の炭化水素基であり;さらに好ましくは、それぞれ互いに独立し、同一ま たは異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、又は置換されていてもよい C1~C3アルキ ル基を示すか、あるいは2個のR³が隣接する炭素原子と共に縮合シクロヘキシル環であ る。

$[0\ 0\ 1\ 9\]$

また、本発明において、好ましくは、R⁴は、水素原子、ハロゲン原子、置換されてい てもよいアミノ基、置換されていてもよい $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシ基、置換されていてもよ いC1~C10アシル基、置換されてもよいC1~C10アルキル基、置換されてもよいC1~ С10アルケニル基、置換されてもよいС1~С10アルキニル基は置換されてもよいフェニ

ル基であり;より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、置換されていてもよいアミノ基 、置換されていてもよいC1~C5アルコキシ基、置換されていてもよいC1~C5アシル基 、置換されてもよいC1~C5アルキル基、置換されてもよいC1~C5アルケニル基、置換 されてもよいC₁~C₅アルキニル基、又は置換されてもよいフェニル基であり;さらに好 ましくは、置換されてもよいC1~C3アルキル基、ビニル基、フェニル基又はトリル基で ある。

[0020]

本発明において、好ましくは、Mは、リチウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム 又は亜鉛等の金属である。

[0021]

本発明において、mは具体的には 0~2の整数;より具体的には、0又は1である。 n は具体的には0~4の整数であり、より具体的には0~3の整数、さらに具体的には0又 は1である。

[0022]

本明細書中、「C1~C20炭化水素基」は、飽和若しくは不飽和の非環式であってもよ いし、飽和若しくは不飽和の環式であってもよい炭化水素基をいい、非環式の場合には、 線状でもよいし、枝分かれしていてもよい。Cı~C20炭化水素基としては、例えば、Cı ~C20アルキル基、C2~C20アルケニル基、C2~C20アルキニル基、C3~C20アリル 基、 $C_4 \sim C_{20}$ アルキルジエニル基、 $C_4 \sim C_{20}$ ポリエニル基、 $C_6 \sim C_{18}$ アリール基、 C_6 $\sim C_{20}$ アルキルアリール基、 $C_6 \sim C_{20}$ アリールアルキル基、 $C_4 \sim C_{20}$ シクロアルキル基 、C4~C20シクロアルケニル基、(C3~C10シクロアルキル)C1~C10アルキル基な どが挙げられる。

$[0\ 0\ 2\ 3\]$

本発明で用いられる $C_1 \sim C_{20}$ 炭化水素基としては、より具体的には、 $C_1 \sim C_{10}$ アルキ ル基、 $C_2 \sim C_{10}$ アルケニル基、 $C_2 \sim C_{10}$ アルキニル基、 $C_3 \sim C_{10}$ アリル基、 $C_4 \sim C_{10}$ アルキルジエニル基、 $C_4 \sim C_{10}$ ポリエニル基、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール基、 $C_6 \sim C_{12}$ アルキ ルアリール基、 $C_6 \sim C_{12}$ アリールアルキル基、 $C_4 \sim C_{10}$ シクロアルキル基、 $C_4 \sim C_{10}$ シクロアルケニル基などが挙げられる。

$[0\ 0\ 2\ 4]$

本明細書中、「アルキル基」とは、線状でもよいし、枝分かれしてもよいアルキル基で あり、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、tーブチル基、ペンチ ル基、ヘキシル基などが挙げられる。

[0025]

本明細書中、「アルケニル基」としては、1~3個の2重結合を有する炭素数2~10 の直鎖または分岐鎖のアルケニル基が挙げられ、具体的には、エテニル、1ープロペニル 、2-プロペニル、1-メチルエテニル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、 2-メチル-2-プロペニル、1-ペンテニル、2-ペンテニル、4-ペンテニル、3-メチルー2-ブテニル、1-ヘキセニル、2-ヘキセニル、1-ヘプテニル、2-ヘプテ ニル、1-オクテニル、2-オクテニル、1,3-オクタジエニル、2-ノネニル、1, 3-ノナジエニル、2-デセニル等が挙げられる。

[0026]

「アルキニル基」としては、1~3個の3重結合を有する炭素数2~10の直鎖または **分岐鎖のアルキニル基が挙げられ、具体的には、エチニル、1ープロピニル、2ープロピ** ニル、1ーブチニル、2ーブチニル、3ーブチニル、1ーペンチニル、2ーペンチニル、 4-ペンチニル、1-オクチニル、6-メチル-1-ヘプチニル、2-デシニル等が挙げ られる。

[0027]

「シクロアルキル基」としては、例えば炭素数3~10のシクロアルキル基が挙げられ 、具体的には、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シク ロヘプチル等が挙げられる。低級シクロアルキル基としては、炭素数3~6のシクロアル キル基が挙げられる。

[0028]

「アルコキシ基」とは、アルキル基が結合したオキシ基をいい、具体的には、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、2-プロポキシ、ブトキシ、1,1-ジメチルエトキシ、ペントキシ、ヘキソキシ等が挙げられる。

[0029]

「アシル基」としては、例えば、ホルミル、アセチル、プロパノイル、2-プロパノイル、ピバロイル、バレリル、ピバロイル、トリフルオロアセチル、ベンゾイル、ナフトイル、ニコチノイル、メタンスルホニル、トリフルオロメタンスルホニル、pートルエンスルホニル等が挙げられる。

[0030]

「アリール基」としては、例えば、フェニル基、1ーナフチル基または2ーナフチル基などのナフチル基、2ーインデニル基などのインデニル基、2ーアンスリル基などのアンスリル基、2ートリル基、3ートリル基、4ートリル基などのトリル基、ビフェニル基などが挙げられる。

[0031]

「シリルオキシ基」としては、例えば、ジメチルシリルオキシ、ジエチルシリルオキシ、トリメチルシリルオキシ、トリエチルシリルオキシ、トリメトキシシリルオキシ、トリエトキシシリルオキシ、ジフェニルメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシ、トリフェノキシシリルオキシ、ジメチルフェノキシシリルオキシ、メチルメトキシフェニルオキシなどが挙げられる。

[0032]

「複素環基」としては、例えば $1\sim3$ 個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子を含有する $5\sim7$ 員環の飽和複素環基または不飽和複素環基が挙げられる。飽和複素環基としては、例えば、テトラヒドロフリル、ピロリジニル、ピラゾリジニル、イミダゾリジニル、ピペリジル、モルホリニル、チアモルホリニル、ピペラジニルが挙げられる。不飽和複素環基としては、例えば、フリル、チエニル、インドリル、イソチアゾリル等が挙げられる。

「4~6員環の炭化水素基」としては、例えば、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペキシル、フェニル等が挙げられる。

[0033]

また、炭化水素基、複素環基などに置換され得る基としては、例えば、ハロゲン原子(例、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など)、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン化されていても よいС1-6アルキル基、ハロゲン化されていてもよいС3-6シクロアルキル基、ハロゲン化 されていてもよいC1-6アルコキシ基、ハロゲン化されていてもよいC1-6アルキルチオ基 、ヒドロキシ基、アミノ基、モノーС1-6アルキルアミノ基(例、メチルアミノ基、エチ ルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、ブチルアミノ基など)、ジーC 1-6アルキルアミノ基(例、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基 、ジブチルアミノ基、エチルメチルアミノ基など)、ホルミル基、カルボキシ基、カルバ モイル基、ハロゲン化されていてもよいC1-6アルキルカルボニル基、C1-6アルコキシカ ルボニル基(例、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル 基、tert-ブトキシカルボニル基など)、モノーC1-6アルキルカルバモイル基(例 、メチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基など)、ジーC1-6アルキルカルバモイ ル基(例、ジメチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、エチルメチルカルバモイ ル基など)、ハロゲン化されていてもよいC₁₋₆アルキルスルホニル基、ホルミルアミノ 基、ハロゲン化されていてもよいC₁₋₆アルキルカルボキサミド基、C₁₋₆アルコキシカル ボキサミド基(例、メトキシカルボキサミド基、エトキシカルボキサミド基、プロポキシ カルボキサミド基、ブトキシカルボキサミド基など)、C₁₋₆アルキルスルホニルアミノ 基(例、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基など)、C1-6アルキル カルボニルオキシ基(例、アセトキシ基、プロパノイルオキシ基など)、C₁₋₆アルコキ

シカルボニルオキシ基(例、メトキシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、プロポキシカルボニルオキシ基、ブトキシカルボニルオキシ基など)、モノー C_{1-6} アルキルーカルバモイルオキシ基(例、メチルカルバモイルオキシ基、エチルカルバモイルオキシ基など)、ジー C_{1-6} アルキルカルバモイルオキシ基(例、ジメチルカルバモイルオキシ基、ジエチルカルバモイルオキシ基など)などが挙げられる。これらの置換基が置換される数は特に限定されないが、例えば、これらの置換基は $1\sim5$ 、より具体的には $1\sim3$ 個置換される。

【発明の効果】

[0034]

本発明の反応は、触媒的に進行できる。また、本発明によれば、高度に官能基化された 多環性ケトン化合物を提供でき、各種の天然物合成、特に芳香環と脂環式構造を併せ持つ 化合物の合成に有用である。

さらに、本発明の反応は高い立体選択性を有する反応であるから、出発物質における不 斉情報を最終生成物の光学純度に反映することができることを見出した。

【発明を実施するための最良の形態】

[0035]

以下、本発明の製造方法についてより詳細に説明する。

[0036]

本発明の多環性化合物は、例えば、下記スキーム1に示す方法によって製造できる。

[0037]

スキーム 1

【化14】

$$(R^2)_m$$
 (IIa) $(R^3)_n$ ($(R^3)_m$ ($(R^$

(上記式中、式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、m及びnは上記と同意義を示す)

[0038]

上記スキーム 1 において、一般式(II a)又は一般式(II b)で示される化合物を、酸性条件下で、触媒存在下で処理するとピナコール型等の転移反応が進行し、核間位の水酸基がアルキル基に置換された一般式(I)で示される化合物が得られる。この際、一般式(II a)と一般式(II b)とのどちらか一方を選択することによって、R 4 の結合する方向を決定することができる。

[0039]

ここで用いられる好適な触媒は、酸であることが好ましい。例えば、酸として、ルイス酸、プロトン酸、及びこれらの混合物から選ばれることが好ましい。また、前記プロトン酸として、塩化水素等の鉱酸、アルカンスルホン酸、カルボン酸、及びこれらの混合物等

から選ばれることが好ましい。また、前記アルカンスルホン酸として、トリフルオロメタンスルホン酸が用いられることが好ましい。前記酸の使用量は、上記一般式(II a)又は(II b)で示される化合物 1 モルに対し、0. 0 5 \sim 0. 4 モル、好ましくは 0. 0 5 \sim 0. 2 モルである。

[0040]

この反応は、溶媒の不存在下または反応に不活性な溶媒中で行なわれる。この反応で用いられ得る反応に不活性な溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、クロロエチレン、ジクロロエチレン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、N,Nージメチルホルムアミド及びジメチルケトン、水、1,4ージオキサン、1,2ージメトキシエタンなどが挙げられる。これらは、二種以上を適宜の割合で混合して用いてもよい。これらの溶媒のうち、1.1-ジクロロエチレンが好適に用いられる。

[0041]

上記反応は、例えば、-78 \mathbb{C} ~ 150 \mathbb{C} 、好ましくは、-30 \mathbb{C} ~ 40 \mathbb{C} の温度で、0.1 時間 ~ 50 時間、好ましくは、0.1 時間 ~ 5 時間行われる。この反応は、通常、常圧で行われるが、必要に応じて減圧下または加圧下で行うことができる。

このようにして得られた反応混合物から、必要に応じて、例えば、各種クロマトグラフィーなどの分離手段によって目的とする式(Ia)又は(Ib)の化合物を単離することができる。

[0042]

上記スキーム1において用いられた上記一般式(IIa)又は(IIb)で示される化合物は、公知であるか、あるいは下記スキーム2の方法によって合成することができる。

[0043]

スキーム2

【化15】

$$(R^{2})_{m}$$

$$(R^{2})_{m}$$

$$(R^{3})_{n}$$

$$(IIa)$$

$$(R^{3})_{n}$$

(上記式中、式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、M、m及びnは上記と同意義を示す)

[0044]

上記スキーム 2 において、一般式(II a)又は(II b)で示される化合物は、一般式(III)で示される化合物にアルキル金属を付加させると、それぞれに対応する付加体(R^4)が高い立体選択性で得られる。一般式(IV)で示される R^4 — Mの存在下で、溶媒不存在下または反応に不活性な溶媒中で反応させることによって得ることができる。 R^4 — Mの使用量は、上記一般式(III)で示される化合物 1 モルに対し、約 $2\sim5$ モル、好ましくは約 $2\sim3$ モルである。

[0045]

この反応で用いられ得る反応に不活性な溶媒としては、例えば、メタノール、エタノー

ル、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、クロロエチレン、ジクロロエチレン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、N, Nージメチルホルムアミド及びジメチルケトン、水、1, 4ージオキサン、1, 2ージメトキシエタンなどが挙げられる。これらは、二種以上を適宜の割合で混合して用いてもよい。上記反応においては、テトラヒドロフラン溶媒が好ましく用いられる。

[0046]

上記反応は、例えば、-120 \mathbb{C} \sim 40 \mathbb{C} 、好ましくは、-100 \mathbb{C} \sim -20 \mathbb{C} の温度で、0.01 時間 \sim 5 時間、好ましくは、0.05 時間 \sim 1 時間行われる。この反応は、通常、常圧で行われるが、必要に応じて減圧下または加圧下で行うことができる。

このようにして得られた反応混合物から、必要に応じて、例えば、各種クロマトグラフィーなどの分離手段によって、上記一般式(II)で示される化合物を得ることができる

[0047]

以上のようにして得られる本発明、上記一般式(I)で示される多環性ケトン化合物は、公知の方法に基づいてさらに化学修飾することによって、有用な医薬化合物、農薬化合物、染料化合物、写真材料用化合物などに変換することができる。

【実施例】

[0048]

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。ただし、本発明は、下記の実施例に制限されるものではない。

[0049]

<u>(5a-(4-メチルフェニル)-10-(2,2-ジメチルエチル)ジメチルシリルオキシ-6-オキソ-3</u>,4,5,5a-テトラヒドロアントラ[9,1-cd] isoxazole) の合成

ケトン3((5a-(4-メチルフェニル)-10-(2,2-ジメチルエチル)ジメチルシリルオキシ-6-オキソ-3,4,5,5a-テトラヒドロアントラ[9,1-cd]isoxazole))(5a-(4-methylphenyl)-10-(2,2-dimethylethyl)dimethylsililoxy-6-oxo-3,4,5,5a-tetrahydroanthra[9,1-cd]isoxazole)は、下記の示す反応によって製造される。即ち、ケトン3は、ケトール1(10-(2,2-ジメチルエチル)ジメチルシリルオキシ-5a-ヒドロキシ-6-オキソ-3,4,5,5a-テトラヒドロアントラ[9,1-cd]イソキサゾール)(10-(2,2-dimethylethyl)dimethylsililoxy-5a-hydroxy-6-oxo-3,4,5,5a-tetrahydroanthra[9,1-cd]isoxazole)にp-hリルリチウム4を反応させて、ジオール2(10-(2,2-ジメチルエチル)ジメチルシリルオキシ-5a,6-ジヒドロキシ-6-(4-メチルフェニル)-3,4,5,5a-テトラヒドロアントラ[9,1-cd]イソキサゾール)(10-(2,2-dimethylethyl)dimethylsililoxy-5a,6-dihydroxy-6-(4-methylphenyl)-3,4,5,5a-tetrahydroanthra[9,1-cd]isoxazole)を製造させる工程(第1工程)、および、ルイス酸を触媒として、ジオール2をピナコール型の転移反応が進行し、核間位の水酸基がアルキル基に置換されたケトン3を合成する工程(第2工程)を経て製造される。以下に、それらの2つの工程を、下記の反応式にしたがって説明する。

【化16】

[0050]

第1工程

4-プロモトルエン (0.52 mL, d=1.39 g/mL, 4.2 mmol) の THF溶液 (5.0 mL) を -7.8 \mathbb{C} に冷却し、n-プチルリチウム (2.4 mL, 1.6 M hexane solution, 3.8 mmol) を 加えた。そのままの温度で 2.0 分撹拌し、p-トリルリチウム 4 を合成した。当該溶液に、ケトール 1.28 mmol の THF溶液 (5.0 mL) を 1.0 分かけて加えた。 5 分撹拌した後、反応溶液に飽和塩化アンモニウム溶液を加え、反応を停止した。

生成物を酢酸エチルで2回抽出し、あわせた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤をろ別したのち、ろ液を減圧濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル =86/14)で精製し、白色固体としてジオール2 (546 mg, 92%) を得た。

得られたジオール2の物理化学性状は下記の通りである。

[0051]

 ^1H NMR (CDCl3) δ 7.43 (d, 1 H, J = 8.0 Hz), 7.29 (t, 1 H, J = 8.0 Hz), 6.89–7.0 5 (m, 5H), 4.07 (s, 1 H), 2.77 (dd, 1 H, J = 17.6, 4.7 Hz), 2.33–2.45 (m, 1 H), 2.21 (s, 3 H), 2.00–2.14 (m, 2 H), 1.90–1.99 (m, 2 H), 1.09 (s, 9 H), 0.36 (s, 3H), 0.29 (s, 3 H); 13CNMR (CDCl3) δ 169.6, 154.7, 153.1, 147.3, 138.3, 136.8, 13 1.7, 128.6, 126.2, 121.4,119.2, 116.5, 113.7, 80.7, 70.5, 28.8, 25.9, 22.2, 20.9 , 18.8, 18.5, -3.9, -4.0; Anal. Calcd for $C_{27}H_{33}O_4$: C, 72.46; H, 6.08, Found: C, 72.58; H, 6.21.

[0052]

第2工程

ジオール 2 (83.1 mg, 0.179 mmol) の塩化メチレン溶液 (1.5 mL) を 0 \mathbb{C} に冷却した後、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体の塩化メチレン溶液 (0.10 mL, 0.18 M, 0.018 mmol) をゆっくりと加えた。そのままの温度で 3 0 分撹拌した後、反応溶液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、反応を停止した。

生成物を酢酸エチルで3回抽出し、あわせた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤をろ別したのち、ろ液を減圧濃縮し、得られた粗生成物をシ

リカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル =90/10)で精製し、白色固体として、ケトン 3(79.4 mg, 99%) を得た

得られたケトン3の物理化学性状は下記の通りである。

[0053]

 1 H NMR (CDCl₃) δ 7.45 (d, 1 H, J = 8.0 Hz), 7.26 (t, 1 H, J = 8.0 Hz), 7.10 (d, 1 H, J = 8.0 Hz), 7.10 (d, 2 H, J = 8.1 Hz), 7.03 (d, 2 H, J = 8.1 Hz), 2.86 (dd, 1 H, J = 18.0, 6.2Hz), 2.68 (ddd, 1 H, J = 18.0, 11.2, 6.6 Hz), 2.50–2.58 (m, 1 H), 2.25 (s, 3 H),1.97–2.05 (m, 1 H), 1.90 (dd, 1 H, J = 13.2, 2.7 Hz), 1.52–1.66 (m, 1 H), 1.07 (s, 9 H),0.28 (s, 3H), 0.26 (s, 3 H); 13C NMR (CDCl₃) δ 198.6, 168.0, 154.0, 152.7, 137.4, 135.9,134.5, 130.8, 129.3, 127.3, 125.4, 122.1, 120.5, 113.7, 51.4, 31.8, 25.9, 22.0, 20.9, 18.5,18.1, -4.08, -4.13; IR 3010, 294.7, 2927, 2856, 1701, 1666, 1571, 1454, 1267, 1241,1001, 966, 835, 811, 785, 752 cm $^{-1}$.

【産業上の利用可能性】

[0054]

本発明の製造方法を用いることによって、多様な置換基を立体選択的に導入することができるため、医薬化合物、農薬化合物、染料化合物、写真材料用化合物等を合成するための有用な中間体およびその製造方法を提供することができる。さらには、材料科学の分野にも貢献できるものである。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 多環性化合物に関して、核間位に第4級不正炭素原子を有する化合物を立体選択的に合成する手法を提供することができる。

【解決手段】 本発明の課題は、下記一般式(I):

【化17】

$$(R^{2})_{m} \xrightarrow{\mathbb{R}^{1}} (R^{3})_{n}$$

$$(I)$$

(式中、 R^1 は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されてもよいシリルオキシ基等を示し; R^2 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、ニトロ基、置換されていてもよいアミノ基等を形成し; R^3 はそれぞれ互いに独立し、同一または異なってもよい、ハロゲン原子、水酸基、置換されていてもよい C_{10} アルコキシカルボニル基等を形成し;

 R^4 は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基等を示し;mは $0\sim3$ の整数を示し;そしてnは $0\sim6$ の整数を示す)で示される多環性ケトン化合物、およびその製造方法によって達成される。

【選択図】 なし

特願2004-067741

出願人履歴情報

識別番号

[50336011.5]

変更年月日
 変更理由]

住所氏名

2003年10月 1日

新規登録

埼玉県川口市本町4丁目1番8号 独立行政法人 科学技術振興機構

変更年月日
 変更理由]

住 所 名

2004年 4月 1日

名称変更

埼玉県川口市本町4丁目1番8号 独立行政法人科学技術振興機構